

第 67 回応用物理学会春季学術講演会

エリオニクスランチョンセミナーのご案内

- 会 場：上智大学四谷キャンパス
A404 (6 号館 4 階)
- 日 時：2020 年 3 月 13 日(金)12:10~12:50
- 演 目：「電子ビーム描画方式を用いた
超高スループット加工」
：「ECR イオンビームによる成膜・エッチング
連続プロセスアプリケーション」

超高スループット電子ビーム加工装置

ELF-10000



小型 ECR イオンシャワー装置

EIS-200DE



<https://www.elionix.co.jp>

株式会社 エリオニクス

[本社・工場・ショールーム] 〒192-0063 東京都八王子市元横山町3-7-6 TEL.042-626-0611 FAX.042-626-6136

[ナノテクシステムセンター] 〒192-0012 東京都八王子市左入町279 TEL.042-692-0610 FAX.042-692-0690

[西日本営業所] 〒563-0025 大阪府池田市城南1丁目9-22 AXISビルディング1階 TEL.072-754-6999 FAX.072-754-6990

